原子間力顕微鏡による固体表面 - 粒子間の付着力測定と解析

Measuring Non-Electrostatic Adhesive Force between Solid Surfaces and Particles by Means of Atomic Force Microscopy

水 口 由 紀 子* Mizuguchi, Yukiko

要旨

電子写真プロセス部材の評価法として開発が待望され ていた「粒子と固体表面間の非静電的付着力評価方法」 を確立することを目的とした検討を行なった。その結 果、我々は原子間力顕微鏡(AFM)をその測定手段とし て用いることにより、非静電的付着力を直接的かつ定量 的に評価する手法を開発した。さらに非静電的付着力を 制御する因子である固体表面と粒子それぞれの表面エネ ルギー、固体表面の表面粗さ、硬さ、粒子の粒子径、湿 度の影響を調べ、それらの妥当性を証明した。

Abstract

A method of quantitatively measuring non-electrostatic adhesive force between solid surfaces and particles has long been desired as a tool in the study of electro-photographic devices. We have developed just such a method by employing atomic force microscope (AFM). This method has allowed us to study the relationships between adhesive force and surface energy, surface roughness, hardness, relative humidity, and particle diameter.

1 はじめに

近年、電子写真技術の開発において、トナーの小径化 が進んでいる。トナーが小径化すると、トナーと電子写 真部材間の付着力には、静電気力に加えてファンデル ワールス(VdW)力に代表されるような非静電的な力の 影響も大きくなることが理論的に分かっている。それに 伴い、非静電的な付着力を直接的に定量評価する有効な 手段も待望されていた。

そこで本研究では、トナーと同等程度の粒径の粒子と 固体表面間の非静電的な付着力評価方法の確立を目的と し、原子間力顕微鏡(AFM)をその測定手段として用い る検討を行った。検討にあたっては、トナーと同等程度 の粒径の粒子を固定したプローブを自作した。その自作 プローブを用いて、固体表面-粒子間の非静電的な付着力 に特に影響すると予想された因子(粒子と固体表面の表 面エネルギー、表面粗さ及び粒子の粒径の影響、環境変

*コニカミノルタテクノロジーセンター(株)

材料技術研究所 分析技術室 **コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 宮本賢人** Miyamoto, Takahito

動による影響)について検討を加えたので、その結果を 報告する。

2 測定原理

AFMは、試料とプローブの間に働く原子間力を検出し て、サンプル表面の三次元形状を測定する顕微鏡であ る。通常、AFMは表面形状測定に利用されることが多い が、試料とプローブの間に働く力を検出しながら測定す るというAFMの利点を活かして、付着力を測定すること もできる。その原理は次の通りである。

カンチレバーと呼ばれるプローブをサンプルに近付け ていくと、プローブとサンプル間にVdW力などの表面間 力が働く。その力によってカンチレバーにたわみやそり が生じる(Fig.1,2)。このたわみやそりによるレー ザー光の変位を検出することによりカンチレバーの触れ を測定する。



Fig.1 Schematic diagram of AFM



Fig.2 Deflection of cantilever due to tip-substrate interaction

生産本部生産技術センター 先行デバイス技術部

カンチレバーの振れの量はフォースカーブ(Fig. 3)と してグラフにプロットされる。そのフォースカーブから 読み取った振れの量とカンチレバーのバネ定数から、 フックの法則F=kx(kはカンチレバーのバネ定数 [N/m]、xはカンチレバーの触れの量[m])により付 着力Fが求まる。



Fig.3 The example of typical force curve The adhesive force is calculated from the cantilever deflection by multiplying by cantilever spring constant

3 実験

フォースカーブ測定は、Digital Instruments社製 Nanoscope III aを用いて行なった。その際、トナーと同等 程度の粒径(5,7,9 μ m)の真球状SiO2またはPMMA を市販のカンチレバー先端に接着剤で固定し、これをプ ローブとして用いた(Fig.4 は、9 μ mのSiO2をカンチレ バーに固定した例)。測定は、大気中(気温23±2℃)で 行なった。接着仕事は、接触角法により求めた表面エネ ルギーより算出した¹⁾。表面粗さはAFMにより評価し た。



Fig.4 Photograph of a 9µm SiO₂ particle attached to a silicon nitride cantilever

4 仮説 ~付着力を決定付ける力~

実験に先立ち、付着力にはどのような因子が影響して くるのかをパラメーター抽出した。その上で、抽出した パラメーターが付着力にどのように影響してくるかの仮 説を立てた。

まず、低湿環境下での場合を考えると、付着力に影響 を与える特に大きな因子としては、「粒子 – 固体表面間 に働く力」と「粒子 – 固体表面の接触面積」が考えられ る。粒子と固体表面の間に働く力が大きければ大きいほ ど、また粒子と固体表面の間の接触面積が大きければ大 きいほど付着力も大きくなるという考え方である。その うち、「粒子 – 固体表面間に働く力」としては、表面間 に働く非静電的な力と接触電位差による力があげられ る。よって付着力は次式のような因子から成ると仮定し た。

[1	付着力F]
∞	[f(粒子-固体表面間に働く力)]×[f(接触面積)]
∞	[f(表面間に働く非静電的な力)
	+f(接触電位差による力)]
	× [f(接触面積)] ・・・・(1)

ここで、今回用いたサンプルの仕事関数はほぼ同一の 値であり、かつ値も小さかったため、仕事関数の項を無 視し、(1)式を(2)式のように簡略化して考えた。

[付着力F]	
∞ [f(表面間に働く非静電的な力)]	
× [f(接触面積)]	$\cdots (2)$

(2)式の成分を細分すると、「表面間に働く非静電的な 力」には粒子と固体表面の表面エネルギーが影響し、ま た「粒子-固体表面の接触面積」としては、粒子と固体 表面の表面粗さ、表面膜物性(表面硬度、弾性等)、粒 子の粒径が影響してくると考えられる。よって、(2)式は さらに(3)式のように展開できる。

[付着力F]
∝ [f(粒子と固体表面の表面エネルギー)]
× [f(表面粗さ,表面膜物性,粒子径)]
$\cdots \cdot (3)$

以上より、低湿環境下において付着力に影響を与える 大きな因子としては、粒子と固体表面の表面エネル ギー、表面粗さ、粒子の粒径、表面膜物性があると仮定 し、それらの個々の影響を調べた。

さらに、高湿条件下では液架橋力も付着力に影響を及 ぼすと考えられるため、吸湿性の高い粒子(SiO2)と低い 粒子(PMMA)をプローブにして、付着力がどのように 変動するかを比較した。

5 結果と考察

5.1 表面エネルギーの影響

非静電的な付着力には、固体表面と粒子両方の表面エ ネルギーが影響すると考えられる。これらの影響を検討 するにあたり、接着仕事(Wa)の理論式(4)を用いた¹⁾⁻⁴⁾。 (4)式は、二物体の表面エネルギー各成分の影響を同時に 評価でき、かつこの式により求めた値は、二つの物体の 親和性の指標となるものである。

ここでは、粒径 5 µmのSiO2をプローブにし、付着力の 接着仕事依存性を調べた。その際、接着仕事の影響のみ を考察するために、平滑なガラス基板に各種シランカッ プリング剤で表面改質を施したものをサンプルとして用 いた。この処理を行なったサンプルは、表面エネルギー が種々に異なっており、かつ表面粗さと表面膜物性が統 ーされている。

実験の結果、SiO₂との接着仕事が小さいフッ素系の固体 表面から、SiO₂との接着仕事の大きいガラスまで、ほぼ直 線のプロットが得られ、付着力は接着仕事に比例して大 きくなることが確認できた(Fig.5)。このことから、付 着力は、固体表面と粒子両方の表面エネルギー及びそれ らの親和性に依存していると言える。



Fig.5 Relationship between adhesive force and work of adhesion

5.2 表面粗さの影響

付着力に影響を与える因子のうち、表面粗さ以外の要 因を排除するために、表面エネルギーと表面膜物性が統 ーされており、かつ表面粗さのみが異なる有機ポリマー をサンプルとして用意し、これらのサンプルと粒径5µm のSiO2プローブを用いて、付着力の表面粗さ依存性を調べた。その結果、表面粗さが粗い(表面粗さRaが大きい) ほど付着力が小さい傾向にあることが分かった(Fig.6)。



Fig.6 Relationship between adhesive force and surface roughness

このような結果が得られた理由については、**Fig.7**のようなイメージ図を仮定して次のように予想した。

今回用いたサンプルは、表面に粒子の粒径よりも小さ な突起が多いほど、表面粗さRaが大きく(表面粗さが粗 く)なっている。表面に粒子の粒径よりも小さな突起が 多いほど、粒子 - 固体表面間の接触面積が小さく、結果 として付着力も小さくなり(Fig. 7 (c))、逆に表面に突起 が少ないほど、粒子 - 固体表面間の接触面積が大きくな り、その結果として付着力も大きくなる(Fig. 7 (a))。 よって、表面粗さが粗いほど(固体表面に粒子の粒径よ りも小さな突起が多いほど)付着力が小さい傾向にあっ たのではないかと考えられる。



Fig.7 Contact between solid surface and particle

5. 3 プローブの粒子径の影響

有機ポリマーをサンプルとし、プローブとしては粒径 5,7,9μmのSiO2プローブを用いて付着力の粒子径依 存性を調べた。その結果の一例を**Fig.8**に示す。

Fig.8より、粒子の粒径が大きくなるほど、付着力が大 きくなる傾向にあることが分かる。この理由としては、 粒子-固体表面間の接触面積が粒子の粒径に依存して大 きくなり、結果として付着力が大きくなったことが推測 できる。



Fig.8 Relationship between adhesive force and particle diameter

5.4 表面膜物性の影響

表面エネルギー、表面粗さを統一したサンプルを用意 し、付着力の表面膜物性依存性を調べた。その結果、付 着力と表面膜物性(表面硬度、弾性)との間には相関が 見られなかった。この原因についてであるが、今回の測 定にあたっては、プローブのサンプルに対する押込み量 が数nmと非常に小さく、測定が表面の粘弾性的な性質を 受けない範囲で行なわれたためであると考えられる。

5.5 粒子の材質の影響

粒子の材質が吸湿性であるかそうでないかの違いにより、付着力がどのように変動するかを真球状のSiO2(吸湿 性大)とPMMA(吸湿性小)をそれぞれプローブとして 調べた。サンプルとしてはガラス、並びにガラスにシラ ンカップリング剤でフッ素処理を施したものを用いた。

実験の結果、吸湿性の小さいPMMAでは、高湿環境で あっても低湿環境であっても付着力はほぼ一定の値を示 し、環境変動がほとんど見られなかったが(Fig.9)、吸 湿性の高いSiO2では、環境により付着力が大きく変動し、 特に高湿条件下では付着力が非常に大きいことが分かっ た(Fig.10)。



Fig.9 Relationship between relative humidity and adhesive force measured by PMMA attached cantilever



Fig.10 Relationship between relative humidity and adhesive force measured by SiO₂ attached cantilever

6 まとめ

非静電的付着力に影響を与える大きな因子としては、 粒子と固体表面それぞれの表面エネルギー、表面粗さ、 粒子の粒径、湿度が挙げられ、これらはそれぞれ以下の ように付着力に影響していることが分かった。

- 表面エネルギー:付着力は、固体表面と粒子両方の表面エネルギー及びそれらの親和性の指標となる 接着仕事に依存しており、接着仕事が大きいほど付着力も大きい。
- 表面粗さ:固体表面に粒子の粒径よりも小さな突 起が多いほど、付着力が小さい。
- 粒子の粒径:粒子の粒径がトナーと同等程度の場合、粒径が大きくなるほど付着力は大きくなる傾向がある。
- 湿度:吸湿性の高い粒子を用いた場合には、高湿 環境下で付着力が大きくなる。

この研究成果は、粒子挙動解析の進展に大きく寄与 し、イメージング技術の進歩に貢献したとして、2001年 度日本画像学会研究奨励賞を受賞した。今後も引き続き この評価手法を用い、微小粒子を扱う系での物性評価に 役立てていく予定である。また今後さらに、技術開発の ベースとなる新評価法/分析手法の基盤技術開発に取り組 み、技術開発効率の向上に貢献していく所存である。

●参考文献

- 1) 石井淑夫、ぬれの評価・制御と関連現象のトラブル対策、㈱総合 技術センター講習会テキスト (1998)
- 2) 井本稔 接着の基礎理論 (㈱高分子刊行会
- 3) J.N.イスラエルアチヴィリ著 近藤保、大島広行訳表面間力と表 面力
- A.Kawai, Journal of Adhesion Society of Japan, Vol.31, No.6,(1995) 237